Beschreibung

30

Gehäuse mit flüssigkeitsdichter elektrischer Durchführung

Die Erfindung betrifft ein Gehäuse mit einer flüssigkeitsdichten elektrischen Durchführung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Die Erfindung betrifft insbesondere Gehäuse von Röntgenstrahlern. Bei nach dem Stand der Technik bekannten Röntgenstrah-10 lern ist in einem Gehäuse eine Röntgenröhre aufgenommen. Zur Kühlung der Röntgenröhre wird durch das Gehäuse unter einem Überdruck Kühlöl zirkuliert. Elektrische Leitungen zur Ansteuerung und zur Überwachung der Röntgenröhre sind mittels eines Verschlusses durch die Gehäusewand geführt, welcher 15 einen Durchbruch im Gehäuse flüssigkeitsdicht verschließt. Insbesondere wegen der guten Benetzungseigenschaften des Kühlöls kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass Kühlöl entlang von im Verschluss eingegossenen Kontaktstiften kriecht und unerwünschterweise an der Außenseite des Gehäuses 20 austritt. Abgesehen davon erfordert die Herstellung herkömmlicher Verschlüsse einen relativ hohen Aufwand; sie sind teuer.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll insbesondere eine möglichst einfach und kostengünstig herstellbare elektrische Durchführung für ein Gehäuse angegeben werden, die eine verbesserte Dichtigkeit aufweist.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen ergeben sich aus den Merkmalen der Ansprüche 2 bis 28.

Nach Maßgabe der Erfindung ist vorgesehen, dass der Verschluss eine mehrschichtig ausgebildete Leiterplatte ist. Die Verwendung einer Leiterplatte ermöglicht eine einfache und

kostengünstige Herstellung einer elektrischen Durchführung für ein Gehäuse.

Vorteilhafterweise ist die Leiterplatte so am Gehäuse angebracht, dass eine zum Gehäuseinnenraum hin weisende, eine Oberseite der Leiterplatte bildende erste Schicht den Durchbruch überspannt. Indem die Leiterplatte so am Gehäuse angebracht ist, dass eine zum Gehäuseinnenraum hinweisende, eine Oberseite der Leiterplatte bildende erste Schicht den Durchbruch überspannt, wird sicher und zuverlässig ein Kriechen einer im Gehäuse aufgenommenen Flüssigkeit durch die Leiterplatte hindurch vermieden. Der vorgeschlagene Verschluss weist eine verbesserte Dichtigkeit auf.

10

Vorteilhafterweise ist auf der Oberseite mindestens ein erstes Kontaktelement vorgesehen. Das erste Kontaktelement dient zum Anschluss zumindest einer im Gehäuse aufgenommenen elektrischen Leitung. Die erste Schicht ist zweckmäßigerweise aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt. Damit ist gewährleistet, dass der Verschluss gegenüber dem Gehäuse elektrisch isoliert ist.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist das erste Kontaktelement über mindestens eine im Inneren der Leiterplatte geführte eine zweite Schicht bildende Leiterbahn mit einem zweiten Kontaktelement elektrisch verbunden. Zur Kontaktierung des ersten Kontaktelements ist vorteilhafterweise ein die erste Schicht durchgreifendes und bis zur zweiten Schicht erreichendes Sackloch vorgesehen. Das Vorsehen eines Sacklochs trägt dazu bei, dass an dem Gehäuse aufgenommene Flüssigkeit nicht quer durch die Schichten der Leiterplatte kriechen kann.

Das zweite Kontaktelement kann auf einer der Oberseite gege-35 nüberliegenden Unterseite vorgesehen sein. Es kann aber auch an einer Kante der Leiterplatte herausgeführt sein.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Leiterplatte flexibel ausgebildet ist. Das ermöglicht eine einfache Anpassung z. B. an nichtplanare Durchbruchgeometrien.

5

10

15

20

Vorteilhafterweise weist die Leiterplatte mehrere übereinanderliegende zweite Schichten von Leiterbahnen auf. In diesem
Fall können das erste und das zweite Kontaktelement über mehrere übereinanderliegende, elektrisch leitende miteinander
verbundene Leiterbahnen verbunden sein. Damit kann eine Dichtigkeit bei extremen Beanspruchungen gewährleistet werden.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass zwischen der Leiterplatte und dem Gehäuse eine Dichtung vorgesehen ist. Des Weiteren kann eine an der Unterseite der Leiterplatte anliegende Druckplatte zum Drücken der Leiterplatte gegen die Dichtung vorgesehen sein. Eine solche Druckplatte ermöglicht eine einfache Montage. Abgesehen davon kann damit die Leiterplatte zusätzlich mechanisch, z. B. gegen einen im Gehäuse herrschenden Überdruck, stabilisiert werden.

.....

Die vorgeschlagene elektrische Durchführung eignet sich grundsätzlich für viele Arten von Gehäusen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. In Betracht kommen beispielsweise Motor- und Getriebegehäuse, Reaktoren zur Durchführung chemischer Reaktionen, Gehäuse von Kühl- und Heizanlagen und dgl. Insbesondere eignet sich die vorgeschlagene elektrische Durchführung zur Herstellung eines Röntgenstrahles. In diesem Fall ist im Gehäuse eine Röntgenröhre aufgenommen.

30

25

Nach weiterer Maßgabe der Erfindung ist die Verwendung einer Leiterplatte als Verschluss zum flüssigkeitsdichten Verschließen eines in einem Gehäuse vorgesehenen Durchbruchs und als elektrische Durchführung vorgesehen.

35

Wegen der vorteilhaften Ausgestaltung der Verwendung wird auf die vorerwähnten Merkmale verwiesen, die sinngemäß ebenfalls Ausgestaltungen der Verwendung bilden können.

5 Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1. eine Schnittansicht eines ersten Ausführungsbeispiels und

10

Fig. 2 eine Schnittansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsbeispiel weist 15 ein Gehäuse 1 einen Durchbruch 2 auf. Eine Leiterplatte 3 weist eine aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellte erste Schicht 4 auf, die zum Inneren des Gehäuses 1 weist und den Durchbruch 2 überspannt. Die erste Schicht 4 bildet eine Oberseite O der Leiterplatte 3. Im Inneren der 20 Leiterplatte 3 sind in übereinanderliegender Anordnung mehrere elektrisch leitende zweite Schichten 5 vorgesehen, die über eine Brücke 6 elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Bei den zweiten Schichten 5 handelt es sich zweckmäßigerweise um Leiterbahnen. Eine der Oberseite O gegenüberlie-25 gende Unterseite U der Leiterplatte 3 ist aus einer dritten Schicht 7 gebildet, die wiederum aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt ist. In der ersten Schicht 4 ist ein erstes 8 und in der dritten Schicht 7 ein zweites Sackloch 9 vorgesehen. Ein an der Oberseite O angebrachtes erstes 30 Kontaktelement 10 ist mittels einer durch das erste Sackloch 8 geführten ersten Verbindung 11 mit der zweiten Schicht 5 elektrisch leitend verbunden. Desgleichen ist ein an der Unterseite U vorgesehenes zweites elektrisches Kontaktelement 12 mittels einer durch das zweite Sackloch 9 geführten zwei-35 ten Verbindung 13 elektrisch leitend mit der zweiten Schicht 5 verbunden. Das erste 10 und das zweite Kontaktelement 12

sind vorzugsweise in SMD-Technik auf die Leiterplatte 3 montiert.

Eine Druckplatte 14 ist mittels Schrauben 15 am Gehäuse 1 angebracht. Die Druckplatte 14 liegt an der Unterseite U der Leiterplatte 3 an und drückt die der Unterseite U gegenüberliegende Oberseite O gegen eine O-Ringdichtung 16. Die Druckplatte 14 ist vorzugsweise so ausgebildet, dass sie einen wesentlichen Teil des Durchbruchs 2 überspannt und damit die Leiterplatte 3 gegen einen im Gehäuse 1 herrschenden Flüssigkeitsüberdruck stabilisiert.

10

Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Leiterplatte 3 mittels eines Deckels 17 am Gehäuse 1 gehalten.

In diesem Fall ragt ein Abschnitt der Leiterplatte 3 seitlich aus dem Gehäuse heraus. Anstelle des zweiten Kontaktelements 12 weist die zweite Schicht 5 an der aus dem Gehäuse herausgeführten Kante eine Umbiegung 18 auf. Das ermöglicht die Herstellung einer Verbindung der zweiten Schicht beispielsweise durch Aufstecken eines geeigneten flachen Steckers auf den aus dem Gehäuse seitlich herausstehenden Abschnitt der Leiterplatte 3.

Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, wird der Durchbruch
25 2 jeweils durch die erste Schicht 4 der Leiterplatte 3 überspannt. Es ist lediglich in der ersten Schicht 4 ein erstes
Sackloch 8 vorgesehen, welches bis zur zweiten Schicht 5
reicht. Insbesondere weist die Leiterplatte 3 keinerlei
durchgehenden Durchbruch auf. Infolgedessen wird ein Kriechen
30 beispielsweise von Kühlöl entlang derartiger durchgehender
Durchbrüche, wie sie nach dem Stand der Technik verwendet
werden, sicher und zuverlässig vermieden. Die vorgeschlagene
elektrische Durchführung lässt sich einfach und kostengünstig
unter Verwendung nach herkömmlichen Techniken hergestellter
35 mehrlagiger Leiterplatten realisieren.

Patentansprüche

1. Gehäuse mit flüssigkeitsdichter elektrischer Durchführung, wobei ein im Gehäuse (1) vorgesehener Durchbruch (2) mit einem die elektrische Durchführung umfassenden Verschluss verschlossen ist, dadurch gekennzeich - net, dass der Verschluss eine mehrschichtig ausgebildete Leiterplatte (3) ist.

- 2. Gehäuse nach Anspruch 1, wobei die Leiterplatte (3) so am Gehäuse (1) angebracht ist, dass eine zum Gehäuseinnenraum hin weisende, eine Oberseite (0) der Leiterplatte (3) bildende erste Schicht (4) den Durchbruch (2) überspannt.
- 15 3. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei auf der Oberseite (O) mindestens ein erstes Kontaktelement (10) vorgesehen ist.
- 4. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 20 die erste Schicht (4) aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt ist.
- 5. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Kontaktelement (10) über mindestens eine im Inneren der Leiterplatte (3) geführte eine zweite Schicht (5) bildende Leiterbahn mit einem zweiten Kontaktelement (12) elektrisch verbunden ist.
- 6. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zur Kontaktierung des ersten Kontaktelements (10) ein die erste Schicht (4) durchgreifendes und bis zur zweiten Schicht (5) reichendes Sackloch (8) vorgesehen ist.
- 7. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 35 das zweite Kontaktelement (12) auf einer der Oberseite (0) gegenüberliegenden Unterseite (U) vorgesehen ist.

8. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zweite Kontaktelement (12) an einer Kante der Leitplatte (3) herausgeführt ist.

- 5 9. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplatte (3) flexibel ist.
- 10. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplatte (3) mehrere übereinanderliegende zweite

 10 Schichten (5) von Leiterbahnen aufweist.
 - 11. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste (10) und das zweite Kontaktelement (12) über mehrere übereinanderliegende, elektrisch leitend miteinander verbundene Leiterbahnen verbunden sind.

15

20

25

12. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen der Leiterplatte (3) und dem Gehäuse (1) eine Dichtung (16) vorgesehen ist.

٠.ټ٠.

- 13. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine an der Unterseite (U) der Leiterplatte (3) anliegende Druckplatte (14) zum Drücken der Leiterplatte (3) gegen die Dichtung (16) vorgesehen ist.
- 14. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im Gehäuse (1) eine Röntgenröhre aufgenommen ist.
- 15. Verwendung einer Leiterplatte (3) als Verschluss zum 30 flüssigkeitsdichten Verschließen eines in einem Gehäuse (1) vorgesehenen Durchbruchs (2) und als elektrische Durchführung.
- 16. Verwendung nach Anspruch 15, wobei die Leiterplatte (3)
 35 so am Gehäuse (1) angebracht ist, dass eine zum Gehäuseinnenraum hin weisende, eine Oberseite (0) der Leiterplatte (3)
 bildende erste Schicht (4) den Durchbruch (2) überspannt.

17. Verwendung nach Anspruch 15 oder 16, wobei auf der Oberseite (O) mindestens ein erstes Kontaktelement (16) vorgesehen ist.

5

18. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, wobei die erste Schicht (4) aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt ist.

19. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 18, wobei das erste Kontaktelement (10) über mindestens eine im Inneren der Leiterplatte (3) geführte eine zweite Schicht (5) bildende Leiterbahn mit einem zweiten Kontaktelement (12) elektrisch verbunden ist.

15

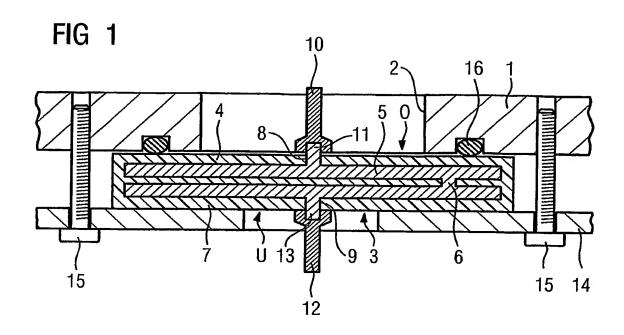
20. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 19, wobei zur Kontaktierung des ersten Kontaktelements (10) ein die erste Schicht (4) durchgreifendes und bis zur zweiten Schicht (5) reichendes Sackloch (8) vorgesehen ist.

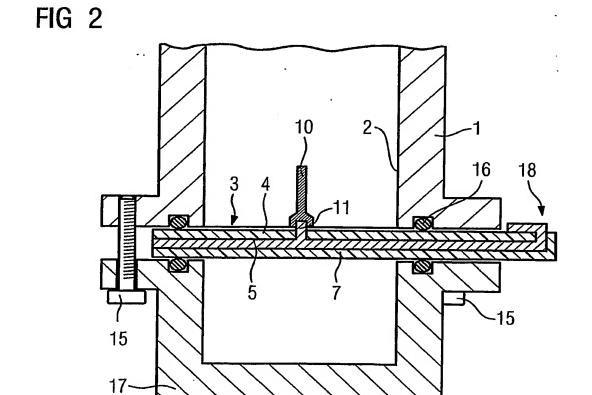
20

- 21. Werwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 20. wobei das zweite Kontaktelement (12) auf einer der Oberseite (0) gegenüberliegenden Unterseite (U) vorgesehen ist.
- 25 22. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 21, wobei das zweite Kontaktelement (12) an einer Kante der Leitplatte (3) herausgeführt ist.
- 23. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 22, wobei die 30 Leiterplatte (3) flexibel ist.
 - 24. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 23, wobei die Leiterplatte (3) mehrere übereinanderliegende zweite Schichten (5) von Leiterbahnen aufweist.

35

25. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 24, wobei das erste (10) und das zweite Kontaktelement (12) über mehrere





übereinanderliegende, elektrisch leitend miteinander verbundene Leiterbahnen verbunden sind.

- 26. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 25, wobei zwischen der Leiterplatte (3) und dem Gehäuse (1) eine Dichtung (16) vorgesehen ist.
- 27. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 26, wobei eine an der Unterseite (U) der Leiterplatte (3) anliegende 10 Druckplatte (14) zum Drücken der Leiterplatte (3) gegen die Dichtung (16) vorgesehen ist.
 - 28. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 27, wobei im Gehäuse (1) eine Röntgenröhre aufgenommen ist.

INTENATIONAL SEARCH REPORT



		1 1 1 1 - 1 - 2 2	.,
A. CLASSI IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01R13/52 H01R12/30 H01J35/0	02	
According to	to International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification H01R H05K - H01J H05G	on symbols)	
	ation searched other than minimum documentation to the extent that s		
	data base consulted during the international search (name of data base	ise and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rela	evant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 375 271 A (LUCAS INDUSTRIES LIMITED COMPANY) 27 June 1990 (19		1-4,12, 13, 15-18, 26,27
Υ	abstract		5-10,14, 19-24,28
	column 1, lines 15-28 column 3, line 10 - column 4, lin figures 1,2	ne 40;	19-24,26
Х	DE 40 38 394 A1 (ROBERT BOSCH GMB STUTTGART, DE) 4 June 1992 (1992-		1-5,9, 12,13, 15-19, 23,26,27
	abstract column 4, line 4 - column 7, line claim 12; figures 2,3	∍ 8	23,20,27
	_	-/	
X Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in	n annex.
Special ca	alegories of cited documents :	"T" later document published after the Inte	
consid	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but sory underlying the
filing d	ade	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot laways are transfer stop when the document of the considered novel or cannot laways are transfer of the considered novel or cannot laways are transfer or considered novel or cannot laways are transfer or cannot law years are cannot laways are cannot law years are cannot laways are cannot law years are cannot law years are cannot laways are cannot law years are	be considered to
which citation	ii oi olitei aheoigi tegaoti (ga aheoilieg)	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to the order cannot be considered to the order to the order of the orde	laimed invention ventive step when the
other r	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or mo ments, such combination being obviou in the art.	re other such docu— us to a person skilled
later th		*&* document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
1:	2 Apr11 2005	22/04/2005	
Name and n	malling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Kardinal, I	

BEST AVAILABLE COPY :

INTENATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No
PCT/EP2004/053712

	PCT/EP2004/053712			
(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT ategory * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.				
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
WO 99/26319 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; LOIBL, JOSEF) 27 May 1999 (1999-05-27) abstract page 1, line 29 - page 2, line 11 page 5, lines 1-8 page 7, line 15 - page 6, line 25; figures 3,4	5-10, 19-24			
EP 1 182 740 A (MARCONI MEDICAL SYSTEMS, INC) 27 February 2002 (2002-02-27) abstract column 3, line 26 - column 5, line 9 figures 1,6	14,28			
US 2002/195271 A1 (GAILUS MARK W) 26 December 2002 (2002-12-26) abstract	5-7,10, 11, 19-21, 24,25			
US 6 305 975 B1 (STEINER URS) 23 October 2001 (2001-10-23) abstract column 2, line 57 - column 3, line 20	1-28			
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages WO 99/26319 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; LOIBL, JOSEF) 27 May 1999 (1999-05-27) abstract page 1, line 29 - page 2, line 11 page 5, lines 1-8 page 7, line 15 - page 6, line 25; figures 3,4 EP 1 182 740 A (MARCONI MEDICAL SYSTEMS, INC) 27 February 2002 (2002-02-27) abstract column 3, line 26 - column 5, line 9 figures 1,6 US 2002/195271 A1 (GAILUS MARK W) 26 December 2002 (2002-12-26) abstract page 4, paragraph 50-52; figures 3a,4 US 6 305 975 B1 (STEINER URS) 23 October 2001 (2001-10-23) abstract			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

Internation Application No PCT/EP2004/053712

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0375271	A	27-06-1990	BR DE DE EP	8906429 A 68909195 D1 68909195 T2 0375271 A2 2043042 T3	28-08-1990 21-10-1993 17-03-1994 27-06-1990 16-12-1993
			ES JP US	2264133 A 5061193 A	26-10-1990 29-10-1991
DE 4038394	A1	04-06-1992	WO DE EP ES JP JP KR US	9210011 A1 59106736 D1 0513263 A1 2079683 T3 5503393 T 3207422 B2 264195 B1 6737579 B1	11-06-1992 23-11-1995 19-11-1992 16-01-1996 03-06-1993 10-09-2001 16-08-2000 18-05-2004
WO 9926319	Α	27-05-1999	DE WO EP JP US	19751095 C1 9926319 A1 0953219 A1 2001508936 T 6183290 B1	20-05-1999 27-05-1999 03-11-1999 03-07-2001 06-02-2001
EP 1182740	Α	27-02-2002	US EP	6542577 B1 1182740 A2	01-04-2003 27-02-2002
US 2002195271	A1	26-12-2002	WO	03003799 A1	09-01-2003
US 6305975	B1	23-10-2001	NONE	·	

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Interna Cales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053712 a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H01R13/52 H01R12/30 H01J35/02 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H01R H05K H01J H05G IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. Kategorie* 1-4,12, EP 0 375 271 A (LUCAS INDUSTRIES PUBLIC X 13, LIMITED COMPANY) 15-18, 27. Juni 1990 (1990-06-27) 26,27 5-10,14, Y Zusammenfassung 19-24,28 Spalte 1, Zeilen 15-28 Spalte 3, Zeile 10 - Spalte 4, Zeile 40; Abbildungen 1,2 1-5,9, DE 40 38 394 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, 7000 X 12,13, STUTTGART, DE) 4. Juni 1992 (1992-06-04) 15-19, 23,26,27 Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 7, Zeile 8 Anspruch 12; Abbildungen 2,3 -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamille *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L* Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheilegend ist son oder die aus einem anderem besonderen Gund angegeben St (Misausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 22/04/2005 12. April 2005 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2

Kardinal, I

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Interna Cales Aktenzeichen
PCT/EP2004/053712

		PCT/EP20	2004/053712		
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	ndon Wello	Total Assessment No.		
etegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	ngen Telle	Beir. Anspruch Nr.		
Υ	WO 99/26319 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; LOIBL, JOSEF) 27. Mai 1999 (1999-05-27) Zusammenfassung Seite 1, Zeile 29 - Seite 2, Zeile 11 Seite 5, Zeilen 1-8 Seite 7, Zeile 15 - Seite 6, Zeile 25; Abbildungen 3,4		5-10, 19-24		
Y	EP 1 182 740 A (MARCONI MEDICAL SYSTEMS, INC) 27. Februar 2002 (2002-02-27) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 26 - Spalte 5, Zeile 9 Abbildungen 1,6		14,28		
A	US 2002/195271 A1 (GAILUS MARK W) 26. Dezember 2002 (2002-12-26)		5-7,10, 11, 19-21, 24,25		
	Zusammenfassung Seite 4, Absatz 50-52; Abbildungen 3a,4				
Α	US 6 305 975 B1 (STEINER URS) 23. Oktober 2001 (2001-10-23) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 57 - Spalte 3, Zeile 20		1-28		
	3 4				
	·				
		o. •			
			·		

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY .

INTERNATIONALE ECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

i	Internal des Aktenzeichen
	PCT/EP2004/053712

les Paril and a district and a distr			FC1/EP2004/053/12				
ngefü	Recherchenbericht ührtes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) de Patentfamilie	r	Datum der Veröffentlichung
E	P 0375271	Α	27-06-1990	BR	890642	9 A	28-08-1990
				DE	6890919		21-10-1993
				DE	6890919		17-03-1994
				EP	037527	1 A2	27-06-1990
				ES	2043042	2 T3	16-12-1993
				JP	2264133	3 A	26-10-1990
				US	5061193	3 A	29-10-1991
DE	4038394	A1	04-06-1992	WO	9210011	A1	11-06-1992
				DE	59106736	D1	23-11-1995
				EP	0513263		19-11-1995
				ES	2079683		16-01-1992
				JP	5503393	T	03-06-1993
				JP	3207422	B2	10-09-2001
				KR	264195		16-08-2000
				US	6737579		18-05-2004
WO	9926319	Α	27-05-1999	DE	19751095	C1	20-05-1999
				WO	9926319	A1	27-05-1999
				ΕP	0953219	A1	03-11-1999
				JP	2001508936	Ţ	03-07-2001
		·	·	US	6183290		06-02-2001
ΕP	1182740	Α	27-02-2002	US	6542577	B1	01-04-2003
			·	EP	1182740	A2	27-02-2002
US	2002195271	A1	26-12-2002	WO	03003799	A1	09-01-2003
US	6305975	B1	23-10-2001	KEIN	 E		